

## **ОТ СОСТАВИТЕЛЕЙ ВЫПУСКА**

В сентябре 2002 года в г. Новосибирске состоялся 7-й Международный симпозиум по лазерной метрологии – LM-2002. Симпозиум проведен по инициативе Международной конфедерации по измерениям (ИМЕКО) под эгидой Технического комитета по измерениям геометрических величин (ТС-14).

Два тематических выпуска по материалам Симпозиума уже изданы (см. «Автометрия», 2003, том 39, № 5 и 2004, том 40, № 2). В настоящем выпуске представлены материалы, посвященные актуальным проблемам оптических информационных технологий, разработке и исследованию оптических информационных элементов и систем. Значительная часть работ посвящена оптическим измерительным технологиям, созданию современных систем размерного контроля.

*Д-р техн. наук Ю. В. Чузуй*